

水素リークテストシステム Hydrogen Leak Test System

HDS-0100 series

世界初!!(減圧チャンバ方式)

World's first! (Decompression chamber method)

~インライン水素リークテストシステムが誕生~

- Debut of inline hydrogen leak test system -



- ■独自の測定方式(減圧チャンバ方式)に より測定範囲の拡大、高精度化を実現
- ■設備コスト、ランニングコストを削減
- ■測定環境整備をご提案

- Realized expansion of measurement range and improvement of precision by Fukuda's original measurement method (decompression chamber method)
- Reduces equipment cost and running cost
- Offers improvement of measurement environment



世界初のインライン水素リークテストシステム登場

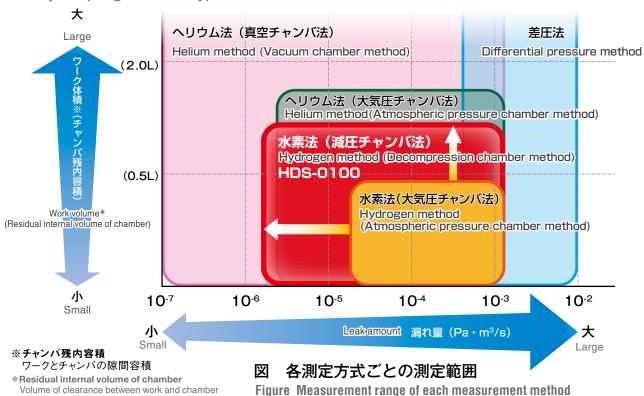
従来、水素リークテストはスニファ方式(手動)が主流でインラインシステムには不向きでした。 フクダは新たにチャンバ式専用ディテクタを開発。

独自の測定システムにより高精度インライン水素リークテストシステムHDS-0100が誕生しました。

● 測定性能 Measurement Performance

センサの精度を上げ、チャンバ式の測定方法を採用することで、より微小なリーク測定を可能にしました。

Smaller leak measurement is made possible through improved accuracy of sensor and by adopting chamber type measurement method.



◎水素リークテストは大漏れ測定が出来ません。

正確に不良品の流出を防ぐためには、前工程で 大漏れ測定(エアリークテスト)が必要になります。(詳しくはP.5参照)

· Large leak measurement is not available with the hydrogen leak test.

Large leak measurement (air leak test) is necessary in the preceding process to exactly prevent outflow of defective product. (Refer to page 5 for details.)

設備コスト、ランニングコストの削減が可能!!

● 水素リークテストとヘリウムリークテストの比較

テスト	区分	水素リークテスト	(HDS-0100)	ヘリウムリークテスト(HES-2000)				
試験方	式	減圧チャンバ法	大気圧チャンバ法	大気圧チャンバ法				
* 測定範囲(Pa・m³/s) (測定条件: チャンパ残内容積 500ml)		3×10 ⁻⁶	3×10 ⁻⁵	5×10 ⁻⁶				
チャンネ	メル数	1~	4ch	1~2ch				
設備コ	スト	1 <u>1</u>	£	高				
回収	機	不	要	要				
試験ガス	種類	トレーサガス(水素	5%+窒素95%)	ヘリウムガス				
	コスト	1 <u>1</u>	£.	高				
	供給	安	定	不安定				
高圧対	寸応	5MPa	a 未満	20MPa 以下				

Introducing world's first inline hydrogen leak test syste

Conventionally, it seemed the hydrogen leak test was not suitable for inline system.

So, it was conducted by sniffer method (manual operation)

A chamber-type special detector was newly developed by Fukuda.

High-precision inline hydrogen leak test system HDS-0100 made its debut by applying Fukuda's original measurement system.

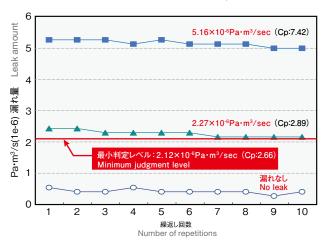
測定精度 Measurement Accuracy

デリバリパイプ繰返再現性

(チャンバ残内容積: 500ml/ 測定時間 60sec)

Delivery pipe repetitive reproducibility

(Residual internal volume of chamber: 500ml / Measurement time 60 sec)



- ※測定可能なリーク量は、ワークの形状や、容積によって変動します。
 ※Cp値は、工程能力指数を表し、フクダでは、2.66以上を検査工程評価の指標としています。
- *Measurable leak amount fluctuates according to the work shape and volume.
- *Cp value is the process capability index in which 2.66 or more is the index for inspection process evaluation in Fukuda.

● 対象商品 Target Products

測定範囲が広がったことで 様々なワークの測定に対応可能です。

Measurement of various works is made possible by expansion of measurement range.

○自動車産業 Automobile industry

燃焼系 : デリバリパイプ、コモンレール、インジェクタ、

オイルクーラ、パイプ(燃料パイプ)

EV/HEV: インバータ、コンバータ、ハーネス、コネクタ、

モータ、バッテリーケース、セル

足回り : ショックアブソーバ、トルクコンバータ **エアコン** : コンプレッサ、ヒータコア、エバポレータ

二輪車 : 燃料タンク

Fuel system: Delivery pipe, common rail,

injector, oil cooler, pipe (fuel pipe)

EV/HEV: Inverter, convertor, harness,

connector, motor, battery case, cell

Suspension system: Shock absorber, torque convertor Air conditioner: Compressor, heater core, evaporator

Motorcycle : Fuel tank

◎住宅設備産業 Household appliance industry

エアコンのコンプレッサ、ヒートポンプ、 高圧バルブ、熱交換器

Compressor, heat pump, high-pressure valve, heat exchanger of air conditioner

※ワークの形状や、構造により測定できない場合があります。 お客様のワークをお預かりし、事前実験を行います。(詳しくはP.5参照)

* Measurement may not be available depending on the work shape and structure. Prior testing of customer's work is performed at Fukuda. (Refer to page 5 for details)

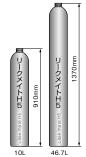
Possible to reduce equipment cost and running cost!!

Comparison of Hydrogen Leak Test and Helium Leak Test

Test class	ification	Hydrogen Leak 1	est (HDS-0100)	Helium Leak Test (HES-2000)			
Test me	ethod	Decompression chamber method	Atmospheric pressure chamber method	Atmospheric pressure chamber method			
*Measurement (Measurement of Residual internal volume	condition:	3×10 ⁻⁶	3×10 ⁻⁵	5×10 ⁻⁶			
Number of	channels	1~	4ch	1~2ch			
Equipmer	nt cost	Lo	DW .	High			
Recovery	machine	Not re	quired	Required			
Test gas	Type	Tracer gas (Hydroger	1 5% + Nitrogen 95%)	Helium gas			
	Cost	Lo	DW .	High			
	Supply	Sta	ble	Unstable			
High pressur	re capable	Less tha	an 5MPa	20MPa or less			

トレーサガス / 標準ガス Tracer Gas / Standard Gas

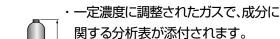
トレーサガス 標準ガス Tracer gas Standard Gas

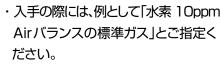


- 引火性が無い(水素 5% 窒素 95% 混合ガス) ISO101562で不燃ガスとして分類されています。
- ガスの入手が容易 ガスコストが安価で、工業用混合ガスとして 安定した供給が可能です。

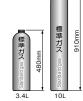
フクダでは「リークメイト®H5 製造元:岩谷産業㈱」を 推奨しております。

- Inflammability is low (Mixed gas of hydrogen 5% + nitrogen 95%) Categorized as non flammable gas by ISO101562.
- Easy to obtain gas Gas cost is low and stable supply is available as mixed gas for industrial use.

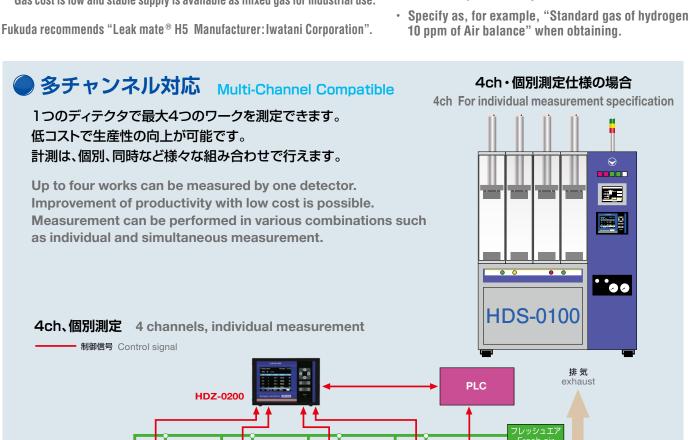


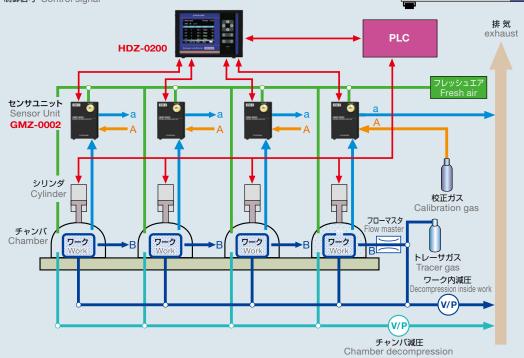


・ディテクタの感度校正に使用します。



- · Used for calibration of detector sensitivity.
- Gas adjusted to constant concentration provided with a component analysis table.
- 10 ppm of Air balance" when obtaining.





水素リークテスト方法

Hydrogen leak test method

フクダ独自の計測方式を採用し測定精度を向上しました。

Measurement accuracy is improved by adopting Fukuda's original measurement method.

● 測定方式 Measurement Method

ワーク形状チャンバを採用し測定の際、チャンバを減圧することで、微小リークの測定を可能にしました。

Work shape chamber is adopted in which measurement of small leak is made possible by decompressing the chamber during measurement.

減圧チャンバ法

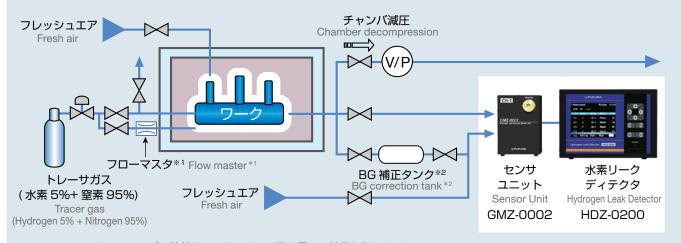
測定時間の短縮、高精度に試験する場合に有効

Decompression chamber method

It reduces the measurement time and makes the test precise.

試験体をチャンバで覆い、内部を減圧した状態でトレーサガスを検知する。

Test piece is covered by chamber to detect tracer gas in decompressed condition inside the chamber.



- ※1 フローマスタ…チャンバに装着することにより、漏れ量での校正を行います。
- ※2 BG補正タンク…測定前のチャンバ内ガスを蓄え、それをセンサに当てることで計測値を補正します。
- *1 Flow master --- By installing to the chamber, calibration is conducted with leak amount.
- *2 BG correction tank --- Measurement value is corrected by storing the gas inside the chamber before measurement and by blowing the stored gas to the sensor.

測定工程 Measurement Process

測定例 測定条件 ワーク内対象ワーク:デリバリパイプ 容積:86ml チャンバ残内容積(配管含む)503ml 測定したい漏れ量3×10⁻⁶Pa·m³/s トレーサガス(水素5%+窒素95%)使用

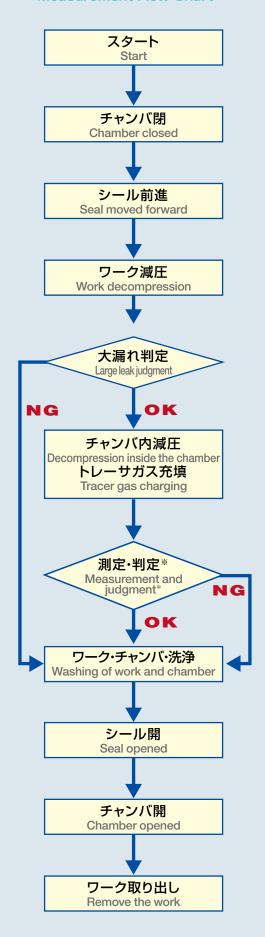
Measurement example Measurement condition

Target work: Delivery type Volume: 86ml Residual internal volume of chamber (including piping) 503ml Leak amount to measure $3\times 10^{-6} \text{Pa}\cdot \text{m}^3/\text{s}$ Applied tracer gas (Hydrogen 5% + Nitrogen 95%)

																												\																					
工程 Process	Sec	1	2	3	4 5	5 6	3 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 2	24 2	25 2	6 2	6 28	۱	9	40 4	1 4	2 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57 5	58 5	9 60	,
チャンバ閉 Chamber closed	3.0																																																
シール前進 Seal moved forward	2.0																																															Τ	
ワーク減圧 Work decompression	4.0																																																
大漏れ判定 Large leak judgment	2.0																																																
チャンバ内減圧 Decompression inside the chamber	10.0																												П																				1
トレーサガス充填 Tracer gas charging	10.0																											1																					
測定・判定 Measurement and judgment	34.0																																																
ワーク洗浄 Washing of work	9.0																																																
チャンバ洗浄 Washing of chamber	9.0																																																
シール開 Seal opened	2.0						T																			T																					T		
チャンバ開 Chamber opened	3.0																											\ \	\setminus																				
合計 Total	60.0	+	-時間の合計 Total time																																														

測定フローチャート

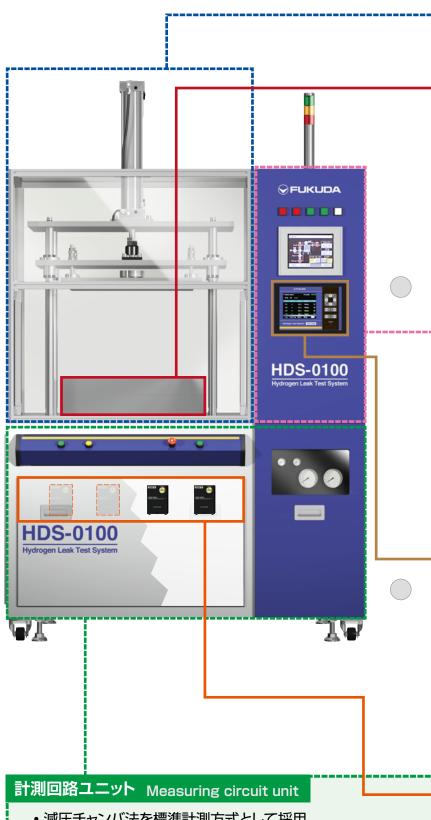
Measurement Flow Chart



- ※判定がOK時、NG時、それぞれの場合で洗浄回数の 設定が可能です。
- *Possible to set number of times to wash for each judgment of OK and NG

構成ユニット

Composing unit



- 減圧チャンバ法を標準計測方式として採用
- 校正機能として、ディテクタ校正機能(標準ガス)と リーク量校正機能(NG確認)を装備可能
- · Adopted the decompression chamber method as the standard measurement method
- · Possible to install detector calibration function (standard gas) and leak amount calibration function (NG check) as the calibration function

計測・制御ユニット、計測回路ユニット、チャンバユニットから構成されています。

Composed of measurement & control unit, measuring circuit unit and chamber unit.

チャンバユニット Chamber unit 最大4チャンネル対応 Supports four channels maximum

- タクトタイムの削減や、種類の異なるワークの測定が可能です。
- · Possible to reduce tact time and measure works of different types.

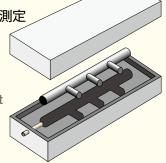
チャンバ Chamber

お客様のワークに合ったチャンバを製作し残容積を最小限に抑え高感度に測定

※チャンバ、シール治具、クランプについては都度お客様のワークに合わせた形状で作成する ため、別途見積になります。

Chamber is manufactured according to customer's work to minimize the remaining capacity for high-sensitivity measurement

*Separate estimation will be provided for chambers, sealing jigs and clamps since they are produced according to the customer's work shape.



計測・制御ユニット Measurement & control unit

- タッチパネルで装置の操作が可能
- 計測回路の動作状態がリアルタイムで表示され、動作確認や不具合対策に便利
- Possible to operate the device by touch panel
- Operation condition of the measuring circuit is displayed on real time, which is useful for conducting operation check and defect countermeasures

ディテクタ Detector HDZ-0200

- 1~4chの測定が可能
- 各チャンネルはPass機能があり任意のチャンネルの動作も可能
- ワークの違いなどによる測定条件を16パターン設定可能
- 自動校正機能を搭載
- · Possible to measure 1 to 4 channels
- · Possible to operate any channel using the Pass function provided to each channel
- · Possible to set 16 patterns of measurement conditions by difference in works, etc.
- Automatic calibration function is installed

センサユニット Sensor unit GMZ-0002

- センサユニットは測定回路内に、最大4chまで装備されます。
- 予備センサ搭載で、高濃度ガスを受けることによるダメージがあった場合 自動で切り替わります。
- · Up to 4 sensor units can be installed in a measuring circuit.
- Installation of auxiliary sensor allows automatic switching of sensors when a sensor is damaged by high-concentration gas.





測定環境整備のご提案

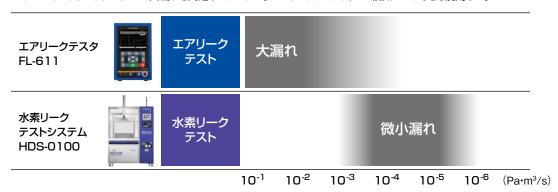
水素リークテストシステム導入にあたり、適切な検査工程の 構築のため、いくつかの留意点があります。

最適な測定を行うために

① 大漏れ測定工程を併用する必要があります。

水素リークテストは微小な漏れ測定には有効ですが**大きな漏れには対応できません**。 不良品の流出を防ぐためには、大漏れから微小漏れまでの全領域をカバーする必要があります。 大漏れ測定には、推奨グロスリークテストシステム*を併用願います。

※グロスリークテストシステム 大漏れを測定するシステム。エアリークテストや、ガス検知センサなどを使用する。



② ワークの特性を事前調査します。

水素の発生

ワークの材質及び、表面に付着する水分、油分、揮発性成分により、水素が発生し、測定に影響が出る場合があります。水素が発生する度合いをあらかじめ調査する必要があります。

二重リーク

漏れ穴の途中に空洞があり、その空洞から漏れが発生することを二重リークといいます。

二重リークの測定は計測時間が大きく延びてしまう可能性があります。 対策には、別の方法を織り交ぜ対処しますのでご相談ください。



③ 測定環境の調査

バックグラウンドの管理

水素リークテストでは、1~5 ppm の微濃度の水素ガス測定を行う為、計測システム周辺に水素ガスや、揮発性ガスの発生源が無い事を確認する必要があります。測定環境の条件が悪い場合、クリーンブース等の条件整備が必要となりますのでご相談ください。

クリーンエアーの確保

本システムは、水素濃度の低いクリーンエアー (大気)を、測定回路の洗浄、センサの保護のために使用します。これらを確保するための特殊フィルターや、換気設備を用意しておりますので、ご相談ください。

温度・湿度の調査

本システムの水素センサは、気温や湿度など測定環境の影響を受けます。補正回路を搭載しておりますが、変動が大きい場合は、自動校正を行う必要があります。あらかじめ測定環境変動を調査し校正頻度を想定する必要があります。

Proposal of improvement in measurement environment

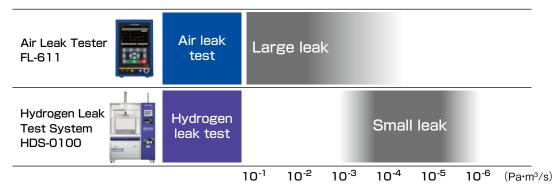
There are several points to note to establish appropriate inspection process when introducing hydrogen leak test system.

To have optimum measurement

1 Combined use of large leak measurement process is required.

Hydrogen leak test is effective for measurement of small leak but measurement of **large leak is not supported.** It is necessary to cover the whole range from large leak to small leak to prevent outflow of defective products. Combined use of Gross Leak Test System* is recommended to measure large leak.

*Gross Leak Test System System to measure large leak in which air leak test, gas detection sensor, etc. are used.



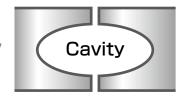
2 Characteristic of work is investigated in advance.

Generation of hydrogen

Measurement may get affected by hydrogen generated due to moisture, oil, volatile component, etc. adhered to the material and surface of the work. It is necessary to investigate the degree of generation of hydrogen in advance.

Double leak

Generation of leak from a cavity located in the leak hole is called double leak. Measurement of double leak may substantially extend the measurement time. Please inquire Fukuda for countermeasures offered by combining other methods.



3 Investigation of measurement environment.

Background control

It is necessary to check that there is no source of hydrogen gas or volatile gas around the measurement system of the hydrogen leak test since hydrogen gas measurement of low concentration of 1 to 5 ppm is performed in this system. Please inquire Fukuda when the measurement environment condition is not favorable since improvement of condition through measures such as clean booth is required.

Ensuring clean air

This system applies clean air (atmosphere) with low hydrogen concentration to wash the measuring circuit and for sensor protection. Please inquire Fukuda for special filter and ventilation equipment to ensure clean air.

Investigation of temperature and humidity

Measurement environment conditions such as temperature and humidity affect the hydrogen sensor of this system. Although correction circuit is installed, automatic calibration is required when the fluctuation is large. It is necessary to investigate the fluctuation of measurement environment condition in advance and estimate the frequency of calibration.

● 仕様

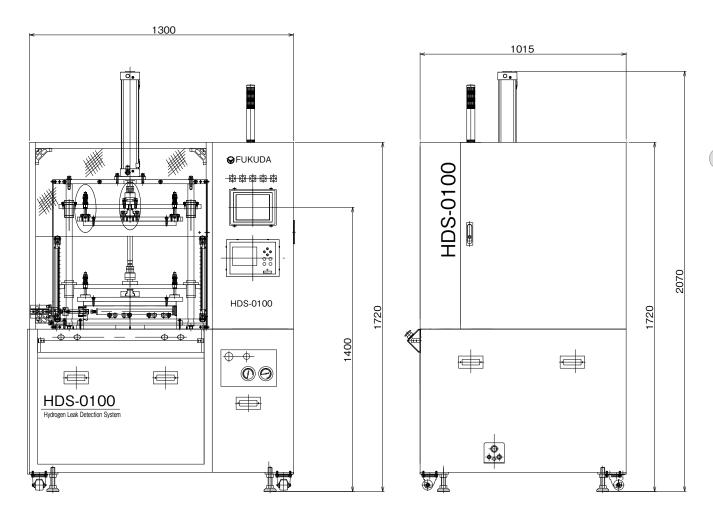
テスト圧	5MPa未満									
試験方法	減圧チャンバ法									
測定範囲	王チャンバ法:3.0×10-6Pa・m³/s以上 (測定条件:チャンバ残内容積500ml)									
試験ガス	素5%+窒素95% (ガス濃度)									
チャンネル	1~4ch									
チャンバユニットサイズ	① W200×D200×H100mm ② W600×D300×H200mm ③ W900×D400×H300mm									
電源電圧	AC90~110V AC200~240V 三相50/60Hz									
質量	700kg									

Specification

Test pressure	Less than 5MPa									
Test method	Decompression chamber method									
Measurement range	Decompression chamber method:3.0×10-6Pa·m³/s or more									
	Measurement condition:Residual internal volume of chamber 500ml)									
Test gas	Hydrogen 5% + Nitrogen 95% (Gas concentration)									
Channel	1~4ch									
Chamber unit size	① W200×D200×H100mm ② W600×D300×H200mm ③ W900×D400×H300mm									
Power voltage	AC90~110V AC200~240V Three phase 50/60Hz									
Mass	700kg									

● 外形寸法 External Dimensions

単位:mm Unit:mm



●型式 HDS-0100 - ① ② ③ ④ 5 6 7 8 9 ⑩

1	電源電圧	1	AC-2	00~240V				
		2	AC90	0~110V				
2	測定方式	1	減圧ヲ	チャンバ法				
3	テスト圧*1	1	2.0~	10kPa				
		2	20~2	200kPa				
		3	50~9	990kPa				
		4	1~51	MPa ^{*2}				
4	チャンバユニット	1	W200×D200×H100mm					
	サイズ	2	2 W600×D300×H200mm					
		3	W900	0×D400×H300mm				
⑤	真空ポンプ	1	チャン	バ残内容積*3 1000ml未満				
	(チャンパ残内容積によって選択)	2	チャン	が残内容積1000ml~2000ml				
6	チャンネル数	1	1ch	個別測定				
		2	2ch	個別測定				
		3	2ch	2ワーク同時測定				
		4	3ch	個別測定				
		5	3ch	3ワーク同時測定				
		6	4ch	個別測定				
		7	4ch	2ワーク同時測定				
		8	4ch	4ワーク同時測定				

7	基準リーク	1	H2濃度	10ppm 基	準ガス							
8	安全仕様	0	両手起動									
		1	エリアセン	サ 400mm	า							
		2	エリアセン	サ 600mm	า							
		3	エリアセン	エリアセンサ 800mm								
9	NG確認	0	不要									
		1	フローマス	タによる漏れ	1確認							
10	オプション		アクリルカバー	シグナルタワー	ナガラスイッチ*4							
		0	不要	不要	不要							
		1	要	不要	不要							
		2	要	要	不要							
		3	要	要	要							
		4	要	不要	要							
		5	不要	要	不要							
		6	不要	要	要							
		7	不要	不要	要							

- ※1. ワーク内容積が3000ml以上の場合、別途見積の必要があります。
- ※2. 高圧ガス(1MPa 以上)保安法対応
- ※3. チャンバ残内容積 = (チャンバ内容積 + 配管内容積) ワークの体積
- ※4. ナガラスイッチの数はチャンネル数に対応します。

Mode HDS-0100 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1)	Power voltage	1	AC-2	00~240V				
	. c.ro. ro.tago	2)~110V				
2	Measurement method	1	Deco	mpression chamber method				
3	Test pressure*1	1		10kPa				
		2	20~	200kPa				
		3	50~9	990kPa				
		4	1~51	MPa *2				
4	Chamber	1	W20	0×D200×H100mm				
	unit size	2	W600	0×D300×H200mm				
		3	W900×D400×H300mm					
5	Vacuum pump	1		dual internal volume of chamber*3 than 1000ml				
	volume of chamber	2		dual internal volume of chamber oml to 2000ml				
6	Number	1	1ch	Individual measurement				
	of channels	2	2ch	Individual measurement				
		3	2ch	Simultaneous measurement of two works				
		4	3ch	Individual measurement				
		5	3ch	Simultaneous measurement of three works				
		6	4ch	Individual measurement				
		7	4ch	Simultaneous measurement of two works				
		8	4ch	Simultaneous measurement of four works				

7	Leak criteria	1	H2 concentr	ation 10ppm	Standard gas					
8	Safety	0	Two-hand		a gao					
	specification	1	Area sen	sor 400n	nm					
		2	Area sensor 600mm							
		3	Area sen							
9	NG check	0	Not required							
		1	Leak check by flow master							
10	Option		Acrylic cover	Flexible rod switch*4						
		0	Not required	Not required	Not required					
		1	Required	Not required	Not required					
		2	Required	Required	Not required					
		3	Required	Required	Required					
		4	Required	Not required	Required					
		5	Not required	Required	Not required					
		6	Not required	Required	Required					
		7	Not required	Not required	Required					

- *1. Separate estimation is necessary when the work internal volume is 3000ml or more.
- *2. Conforming to High Pressure Gas (1MPa or more) Safety Act in Japan.
- *3. Residual internal volume of chamber = (Internal volume of chamber + Internal volume of piping) Work volume
- *4. Number of flexible rod switches corresponds to the number of channels.





フクダは計測器の販売と共に、お客様に安全かつ正確に 測定していただく為、測定環境の保全・改善をご提案致します。

In addition to sales of measurement devices, We therefore propose maintenance and improvement of measurement environment together with each measurement device to measure safely and accurately for Customers.

株式会社 **フクタ** http://www.fukuda-jp.com

中部営業所

本社・工場 〒176-0021 東京都練馬区貫井3-16-5

MS JAB

FAX. (0566) 21-2181

TEL.(03)3577-1111 FAX.(03)3577-1002

TEL. (0566) 21-2266

東北営業所	〒989-0217	宮城県白石市大平森合字清水田39-1	TEL. (0224) 24-2672	FAX. (0224) 24-2673
東京営業所	〒1 <i>7</i> 6-0021	東京都練馬区貫井3-16-5	TEL. (050) 3540-3396	FAX.(03)3970-7218
厚木営業所	〒243-0815	神奈川県厚木市妻田西1-15-12	TEL. (046) 222-3166	FAX. (046) 222-0144
静岡営業所	T 421-0404	静岡県牧之原市静谷2543-1	TEL. (0548) 27-3111	FAX. (0548) 27-2228

近畿営業所 〒580-0016 大阪府松原市上田1-7-36-305 TEL.(072)330-1971 FAX.(072)330-1977 広島営業所 〒735-0006 広島県安芸郡府中町本町2-9-33-101 TEL.(082)286-0472 FAX.(082)286-0597 九州営業所 〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水1-3-26 TEL.(050)3614-7762 FAX.(096)372-4220

海外営業部 〒176-0021 東京都練馬区貫井3-16-5 TEL.(050)3540-3406 FAX.(03)3970-7218

東北工場·東北分工場·静岡工場·新座事業所

T448-0003

FUKUDA CO., LTD. Head Office: 3-16-5, Nukui, Nerima-ku, Tokyo, 176-0021 Japan http://www.fukuda-jp.com

TEL. (81) 50-3540-3406 FAX. (81) 3-3970-7218

愛知県刈谷市一ッ木町2-9-2

** China: NAGANO FUKUDA (TIANJIN) INSTRUMENTS CO.,LTD. (TIANJIN HEADQUARTERS) http://www.fukuda-tj.com.cn

No.7 Factory, Fenghua Industrial Park, No.80, 9th Street TEDA Tianjin, China TEL. (86) 22-5981-0966 FAX. (86) 22-5981-0963

** Korea: KI SUNG TECHNOLOGY CO.,LTD. http://www.kisungtech.com

585-40, Gajwa-dong, Seo-gu, Incheon, Korea TEL. (82) 32-584-8464 FAX. (82) 32-584-8465

* Taiwan: LI AN INDUSTRY MEASUREMENT CORP. http://www.lian.com.tw

6F., No.49, Jyunsian Rd., Cidu Dist., Keelung City 20653, Taiwan TEL (886) 2-2456-6663 FAX (886) 2-2455-2129

*India: SYSCON INSTRUMENTS PRIVATE LTD. http://www.sysconinstruments.com

Plot No.66, Electronics City, Hosur Road, Bangalore-560 100, India TEL. (91) 80-2852-0772 FAX. (91) 80-2852-0775

** Thailand: FUKUDA(THAILAND) CO.,LTD. http://www.fukudathailand.com

149/27-28 Pronphiwat Building 3B FL., Soi Angloplaza, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

TEL.(66)2-634-1392 FAX.(66)2-634-1395

***USA:** FUKUDA USA INC. http://www.fukuda-us.com

2721 Pioneer Drive, Bowling Green, KY 42101, USA Toll Free Line.1-888-859-9898 TEL.(1)270-745-7300 FAX.(1)270-745-9959

Bergener Ring 43 D-01458 Ottendorf-Okrilla Germany TEL.(49)35205-59-6930 FAX.(49)35205-59-6959

****Indonesia: PT. FUKUDA TECHNOLOGY http://fukuda-id.com**

Komplek Cikarang Square Blok B-22 Cikarang-Bekasi 17550, Indonesia TEL.(62)21-2909-4511 FAX.(62)21-2909-4522

** Vietnam: PHUONG THANH PRODUCING-TRADING-IMPORT EXPORT CORP. http://www.lian-vn.com/vietnam

60 Duong 53, KDC Tan Quy Dong, P.Tan Phong, Q7, TPHCM, HCM City, Vietnam TEL.(84)8-3771-0873 FAX.(84)8-3771-0990

Mexico: ERAT S.A. de C.V

Av. Felipe Carrillo Puerto 299-A, Zona Industrial Benito Juarez, Queretaro, Qro. C.P. 76120, Mexico

TEL 52(442)217-5382 / 52(442)217-0776 FAX.ext 108

※印の拠点は、当社 ISO 適用範囲外です。 ※Signifies ISO applications not met by Fukuda.

代理店 Contact